

**AVVISO DI AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ARTT.
20 E 90 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Indirizzo: c/o Area Territoriale della Ricerca di Bologna - Via Piero Gobetti, 101 – 40129 Bologna

PEC: protocollo.imm@pec.cnr.it

Responsabile unico del progetto: Dr. Vittorio Morandi – vittorio.morandi@cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA MULTICAMERA PER EVAPORAZIONE E SPUTTERING DI MATERIALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 04 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” – INVESTIMENTO 3.1 “RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – NEXTGENERATIONEU PROGETTO IENTRANCE@ENL CUP B33C22000710006 CIG 9798305912

LOTTO 1 CIG 9798305912

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Contraente: Kenosistec S.r.l., con sede legale in Massa Martana (PG), via Loc. Cimacolle n. 464, C.F. e P.IVA 02837890546

Valore complessivo del contratto: € 510.250,00 comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell’IVA e di altre imposte e contributi di legge;

Riferimenti della registrazione del contratto al protocollo CNR: n. 37600 del 06/02/2024

Subappalto: No

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma, Via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM)

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Tel. +39 051 6399143 – segreteria@bo.imm.cnr.it

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Vittorio Morandi)